整理番号 J03279

発送番号 325754

発送日 平成20年 6月10日

拒絶理由通知書

特許出願の番号

特願2003-352179

起案日

平成20年 6月 3日

特許庁審査官

山崎 慎一

9174 5E00

特許出願人代理人

棚井 澄雄(外 6名) 様

適用条文

第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

理由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において 頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属 する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた ものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができな い。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- 請求項 1~8
- · 引用文献等 1, 2

・備考

引用例1には、透明座標入力装置において、畝状の導電膜を形成することが記載されている(図7,8等参照)。また引用例2には、導電パターンをジグザグに形成することによって干渉縞を発生させないようにすることが記載されている。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覧

- 1. 特開平06-139005号公報
- 2. 特開2000-207127号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第8版 G06F 3/033

DB名

・先行技術文献

<u>特開平10-003079号公報</u>

特開平06-043310号公報

特開平08-281856号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第四部 インターフェイス 山崎 慎一 TEL. 03 (3581) 1101 内線3520